# ГЕНЕРАЦИЯ ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РЕЗОНАНСНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ ЭКСИТОНОВ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ

# П.И. Хаджи, И.В. Белоусов, А.В. Коровай, Д.А. Марков, О.В. Коровай

#### Институт прикладной физики АН Молдовы MD-2028 Кишинев, Молдова Государственный университет им. Т.Г. Шевченко MD-3300 Тирасполь, Молдова fmf\_nokr@spsu.ru

**Abstract:** A new mechanism of the generation (amplification) of terahertz radiation in semiconductors is proposed, which is based on the quantum transitions between two-exciton and biexciton under conditions of single-photon excitation from the ground state of a crystal.

Ключевые слова: терагерцовое излучение, экситон.

### **І. Введение**

Проблемы генерации терагерцового излучения в размерно-ограниченных полупроводниковых структурах привлекают в последние годы всё больший интерес. Терагерцовое излучение наблюдалось при квантовых переходах в асимметричных связанных квантовых ямах [1-3], в сверхрешётках [4-5], в отдельно взятой квантовой яме как результат квантовых биений между экситонами с лёгкими и тяжелыми дырками [1]. На важную роль экситонных состояний в процессе генерации терагерцового излучения, особенно когда накачка действует в экситонной области спектра, указано в [1, 2, 6-8]. В [9] наблюдалась генерация терагерцового излучения в поляритонных спектрах благодаря ультрабыстрой модуляции частоты перехода между модой микрорезонатора и экситонным уровнем, а в [10] – поглощение этого излучения экситонными поляритонами в квантовых дотах.

Мы предлагаем новый механизм генерации (усиления) терагерцового излучения в объемных либо размерно-ограниченных полупроводниках с использованием экситонного и биэкситонного состояний.

### **II.** Основные уравнения

Пусть падающий на полупроводник импульс резонансного лазерного излучения с частотой, равной частоте экситонного перехода  $w_0$ , возбуждает экситоны из основного состояния кристалла (рис. 1).



Рис. 1 Схема энергетических уровней и квантовых переходов.

Считаем экситонное состояние ex макрозаполненным. Вместе с ним макрозаполненным является также и двухэкситонное состояние 2ex на частоте  $2w_0$ . Эти состояния неоднократно использовались для интерпретации экспериментальных результатов по четырехволновому смешению в полупроводниках [11, 12], а также при исследовании двухфотонного двухэкситонного поглощения света [13] и процесса фотораспада (фотодиссоциации) биэкситона [14]. Эти же состояния, по-видимому, могут играть важную роль в процессе генерации терагерцового излучения. Поскольку биэкситонное состояние biex с собственной частотой  $W_0 = 2w_0 - W_m$  расположено ниже двухэкситонного состояния с частотой  $2w_0$  на величину  $W_m$ , то между состоянием 2ex и biex в условиях однофотонного возбуждения экситонов из основного состояния кристалла возникает инверсия населенностей. Поэтому если запустить в кристалл слабый импульс терагерцового излучения *W*<sub>*m*</sub>, то такое излучение будет усиливаться благодаря с частотой  $W_2$ , равной индуцированному сбросу инверсии.

Законы сохранения энергии и импульса для области частот двухэкситонбиэкситонного перехода имеют вид:

$$2E_{ex}(\mathbf{k}_1) = E_{biex}(\mathbf{q}) + \mathbf{h}W_2, \quad 2\mathbf{k}_1 = \mathbf{q} + \mathbf{k}_2, \quad (1)$$

где  $\mathbf{k}_1 = \mathbf{k}_{phot}$ , **q** и  $\mathbf{k}_2$  – волновой вектор экситона (фотона, возбуждающего его), биэкситона и терагерцового кванта с частотой  $w_2$ , соответственно. Тогда для энергии кванта  $\mathbf{h}w_2$  терагерцового излучения получаем выражение:

$$\mathbf{h}\mathbf{w}_2 = \mathbf{I}_m + \frac{\mathbf{h}^2}{4m_{ex}} \mathbf{k}_2 (2\mathbf{k}_1 + \mathbf{q}), \qquad (2)$$

где  $m_{ex}$  – трансляционная масса экситона. При  $\mathbf{k}_2 = 0$  из (1) и (2) находим  $\mathbf{q} = 2\mathbf{k}_1$  и  $\mathbf{h}w_2 = I_m$ , т.е. энергия кванта терагерцового излучения точно равна энергии связи биэкситона.

Пусть в кристалле распространяются две плоские электромагнитные волны: одна с амплитудой поля  $E_1$  и частотой  $w_1$ , резонансной частоте экситонного перехода  $w_0$ , а другая – с амплитудой  $E_2$  и частотой  $w_2$ , резонансной частоте двухэкситон-биэкситонного перехода (рис. 1). Тогда гамильтониан взаимодействия обеих волн с экситонами и биэкситонами имеет вид:

$$H = -\mathbf{h}g(a^{+}E_{1}^{+} + aE_{1}^{-}) - \mathbf{h}m(a^{+}a^{+}bE_{2}^{+} + b^{+}aaE_{2}^{-}),$$
(3)

где *g* – константа взаимодействия экситонов с полем волны, *m* – константа оптического двухэкситон-биэкситонного перехода, *a* и *b* – амплитуды экситонной и биэкситонной волн

Chisinau, 17—20 May 2012 - 140 - поляризации среды соответственно,  $E_1^+$  и  $E_2^+$  ( $E_1^-$ ,  $E_2^-$ ) – положительно (отрицательно) – частотные компоненты полей волн.

Используя (3), легко получить гайзенберговские уравнения для амплитуд экситонной биэкситонной волн. Решая эти уравнения в стационарном режиме, можно найти эти амплитуды и затем определить восприимчивости среды  $c_1$  и  $c_2$  для областей частот  $w_0$  и  $2w_0 - \Omega_m$  соответственно:

$$c_{1} = -\frac{\mathbf{h}g^{2}}{\Delta_{1} + ig_{1} - \frac{2m^{2}n|E_{2}|^{2}(2\Delta_{1} - \Delta_{2} - ig_{2})}{(2\Delta_{1} - \Delta_{2})^{2} + g_{2}^{2}}}, \quad c_{2} = -\frac{\mathbf{h}m^{2}n^{2}(2\Delta_{1} - \Delta_{2} + ig_{2})}{(2\Delta_{1} - \Delta_{2})^{2} + g_{2}^{2}}, \quad (4)$$

где  $g_1$  и  $g_2$  – феноменологически введенные константы затухания экситонного и биэкситонного состояний, описывающие уход экситонов и биэкситонов из когерентных мод,  $\Delta_1 = w_1 - w_0$ ,  $\Delta_2 = w_2 - I_m / \mathbf{h}$  – расстройки резонанса для частот обеих волн по отношению к соответствующим частотам переходов, n – концентрация экситонов, которая определяется из выражения:

$$n\left\{\left[\Delta_{1}-(2\Delta_{1}-\Delta_{2})\frac{2\boldsymbol{m}^{2}\boldsymbol{n}|\boldsymbol{E}_{2}|^{2}}{(2\Delta_{1}-\Delta_{2})^{2}+\boldsymbol{g}_{2}^{2}}\right]^{2}+\left[\boldsymbol{g}_{1}+\boldsymbol{g}_{2}\frac{2\boldsymbol{m}^{2}\boldsymbol{n}|\boldsymbol{E}_{2}|^{2}}{(2\Delta_{1}-\Delta_{2})^{2}+\boldsymbol{g}_{2}^{2}}\right]^{2}\right\}=\boldsymbol{g}^{2}|\boldsymbol{E}_{1}|^{2}.$$
(5)

Из (4) следует, что при любых расстройках резонанса  $\text{Im } c_1 = c_1'' > 0$ , а  $\text{Im } c_2 = c_2'' < 0$ . Следовательно, при распространении в среде излучение на частоте  $w_2$  будет усиливаться, а на частоте  $w_1$  – ослабляться.

Простоты ради будем далее полагать константы затухания  $g_1$  и  $g_2$  одинаковыми, расстройки резонанса  $D_2 = 0$ , а  $D_1 \neq 0$ . Используя нормировки  $\Delta_1 \equiv \Delta = dg$ ,  $E_{1,2} = C_0 F_{1,2}$ ,  $n = N_0 m$ ,  $x = x_0 t$ , где  $N_0 = g/m$ ,  $C_0^2 = g^2/mg$ ,  $x_0 = a^{-1}$ , а a - коэффициент экситонного поглощения, уравнение (5) можно записать в виде:

$$m\left\{d^{2}\left(1-\frac{4m|F_{2}|^{2}}{4d^{2}+1}\right)^{2}+\left(1+\frac{2m|F_{2}|^{2}}{4d^{2}+1}\right)^{2}\right\}=|F_{1}|^{2}.$$
(6)

Из (6) видно, что произведение нормированной плотности экситонов *m* и нормированной плотности терагерцового излучения  $I_2 = |F_2|^2$  является бистабильной функцией интенсивности накачки  $I_1 = |F_1|^2$  в экситонной области спектра. Как видно из (6), при расстройках резонанса *d*, превышающих критическую расстройку  $d_c$  ( $d > d_c$ ), где  $d_c = \sqrt{(31+\sqrt{945})/2}/2$ , имеет место бистабильность типа плотность-свет  $mI_2(I_1I_2)$  (рис. 2).



Рис. 2 Зависимость  $mI_2$  от  $I_1I_2$  и расстройки резонанса d.

Из (6) также следует, что решение для плотности экситонов *m* в зависимости от интенсивности накачки можно представить выражением вида  $mI_2 = f(I_1I_2)$ , т.е. произведение  $mI_2$  является функцией произведения интенсивностей  $I_1$  и  $I_2$ . Вводя функции  $y = 2mI_2/(4d^2 + 1)$  и  $z = 2I_1I_2/(4d^2 + 1)$ , уравнение (6) примет вид

$$v\left(d^{2}(1-2y)^{2}+(1+y)^{2}\right)=z.$$
(7)

Из (7) видно, что z(y) при  $d > d_c$  имеет максимум и минимум в точках

$$y_{\pm} = 2 \left( 2d^2 - 1 \pm \sqrt{d^4 - \frac{31}{4}d^2 + \frac{1}{4}} \right) / (3(4d^2 + 1))$$
(8)

соответственно. При  $d = d_c$  функция z(y) имеет точку перегиба при  $y = \frac{2}{3} \frac{2d_c^2 - 1}{4d_c^2 + 1}$ , а при

 $d < d_c$  она является однозначной, монотонно возрастающей функцией в зависимости от y. Что касается функции y(z), т.е.  $mI_2(I_1I_2)$ , то при  $d > d_c$  в некоторой области значений интенсивности накачки  $I_1$  она является трехзначной, т.е. одному и тому же значению произведения амплитуд полей  $I_1I_2$  соответствуют три значения произведения  $mI_2$ . Таким образом можно утверждать, что плотность экситонов m может быть трехзначной функцией интенсивности накачки  $I_1$  (рис.2) при  $d > d_c$ . Из рис.2 видно, что с ростом d при  $d < d_c$  функция y(z) является нелинейной, монотонно растущей с ростом z, но однозначной. При  $d = d_c$  возникает участок дифференциального усиления, а при  $d > d_c$  имеет место трехзначная зависимость y от z. Это означает, что при  $d > d_c$  плотность экситонов сначала медленно растет с ростом интенсивности накачки  $I_1$  вдоль нижней ветви бистабильной

кривой до точки с вертикальной касательной в зависимости y(z), в которой происходит скачок с нижней ветви на верхнюю, вдоль которой далее у медленно растет с ростом z. При уменьшении интенсивности накачки возникает скачок с верхней ветви бистабильной кривой на нижнюю, но в другой точке и далее уменьшение у при уменьшении z. Если  $d = d_c$ , то при некотором значении z имеет место быстрый рост функции y(z), т.е. возникает участок дифференциального усиления. Таким образом, при  $d \ge d_c$  в кристалле существует два домена: домен высокой и домен низкой плотности экситонов и биэкситонов, граница раздела между которыми определяется интенсивностью накачки  $I_1$ .

Из (7) видно, что возможен также и частотный гистерезис, который определяет неоднозначную зависимость плотности экситонов m от расстройки резонанса d при фиксированном значении интенсивности накачки  $I_1$  (рис.2). Видно, что при фиксированном значении z (интенсивности накачки  $I_1$ ) плотность экситонов сначала растет вдоль верхней ветви гистерезисной кривой y(d) до точки с вертикальной касательной, в которой происходит скачок на нижнюю ветвь, вдоль которой функция y(d) убывает с ростом d. При уменьшении d снова имеет место скачок с нижней ветви на верхнюю, но при меньших значениях d и далее y(d) уменьшается при уменьшении d. Таким образом, если изменять частоту поля накачки, то в этом случае также может существовать бистабильность и домены высокой и низкой плотности экситонов и биэкситонов в кристалле.

Из укороченных волновых уравнений для полей в приближении медленно меняющихся огибающих получаем следующий интеграл движения

$$I_{2} = I_{20} \exp\left(\frac{c}{2} \left(I_{10}^{2} - I_{1}^{2}\right)\right), \tag{9}$$

связывающий интенсивности обеих волн в любой точке кристалла, где  $c = \frac{e_{10}}{e_{20}} \frac{k_2}{k_1} \frac{m_g}{g^2}$ .

Интенсивность  $I_2/I_{20}$  волны на частоте  $w_2$ , распространяющейся вглубь среды, сначала быстро растет с ростом координаты, затем скорость роста постепенно уменьшается, так что на больших расстояниях интенсивность этой волны насыщается, принимая максимальное значение  $I_{2\text{max}}$ , тогда как интенсивность волны накачки экспоненциально убывает. Вводя коэффициент усиления  $\tilde{g}$  этой волны по формуле  $I_2(x) = I_{20} \exp(\tilde{g}x)$ , получаем  $\tilde{g}(x) = (b/x)(1 - \exp(-2a_{10}x))$ , где  $a_{10}$  - коэффициент экситонного поглощения. При x = 0 коэффициент усиления имеет максимальное значение  $\tilde{g}(0) = 2a_{10}b$ , пропорциональное квадрату начальной интенсивности волны на частоте  $w_1$ . С ростом x он монотонно убывает, обращаясь в нуль при  $x >> a_{10}^{-1}$ .

#### III. Заключение

Таким образом, мы показали, что при накачке в экситонное состояние возникает инверсия населенностей между двухэкситонным и биэкситонным состояниями, на переходе между которыми возможна генерация терагерцового излучения. Интенсивность волны терагерцового излучения экспоненциально растет с ростом интенсивности накачки.

# IV. Библиография

- 1. M.C. Nuss, P.C.M. Planken, I. Brener et al., Appl. Phys. B 58, 249 (1994).
- 2. M.S.C. Luo, S.L. Chuang, P.C.M. Planken et al., IEEE J. Quantum Electron. <u>30</u>, 1478 (1994).
- 3. P.G. Huggard, C.J. Shaw, S.R. Andrews et al., Phys. Rev. Lett. <u>84</u>, 1023 (2000).
- 4. T. Meier, P. Thomas, S.W. Koch, Phys. Low-Dimens. Semicond. Struct. 3/4, 1 (1998).
- 5. J.M. Lachaine, M. Hawton, J.E. Sipe, M.M. Dignam, Phys. Rev. B <u>62</u>, R4829 (2000).
- 6. K.V. Kavokin et al, Appl. Phys. Lett., <u>97</u>, 201111 (2010).
- 7. C. Chansungsun, L. Tsang, S.L. Chuang, J. Opt. Soc. Am. B <u>11</u>, 2508 (1994).
- 8. I.G. Savenko, I.A. Shelykh, M.A. Kaliteevski, Phys. Rev. Lett. <u>107</u>, 027401 (2011).
- 9. T. Berstermann, A.V. Scherbakov, A.V. Akimov et al., Phys. Rev. B 80, 075301 (2009).
- 10. C.A. Vera-Ciro, A. Delgado, A. Gonzalez, arXiv 1004.3940v.2 (2010).
- 11. E.J. Mayer, G.O. Smith, V. Heukeroth et al., Phys. Rev. B 50, 14730 (1994).
- 12. Iu.P. Svirko, M. Kuwata-Gonokami, Phys. Rev. B <u>62</u>, 6912 (2000).
- 13. К.Г. Петрашку, А.С. Руссу, П.И. Хаджи, ФТТ, <u>23</u>, 3191 (1981).
- 14. П.И. Хаджи, К.Г. Петрашку, ФТП, <u>9</u>, 2340 (1975).